

[Original: francés]

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Democrática del Congo saluda atentamente a la Oficina de la Corte Penal Internacional en Kinshasa y tiene el honor de rogarle que tenga a bien transmitir a la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya la documentación relativa a la candidatura del Excmo. Sr. Dr. Antoine Kesia-Mbe Mindua, juez que el Gobierno de la República Democrática del Congo postula para la elección de seis magistrados de la Corte Penal Internacional, que se celebrará con ocasión del décimo período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes, en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York (Estados Unidos de América), del 12 al 21 de diciembre de 2011.

El Ministerio de Relaciones Exteriores adjunta a la presente nota verbal las versiones en francés e inglés de los siguientes documentos:

- Currículum Vitae
- Exposición de calificaciones
- Declaración de motivos del Dr. Antoine Kesia-Mbe Mindua, candidato al puesto de magistrado de la Corte Penal Internacional